

研究評価委員会
「次世代プリントドエレクトロニクス材料・プロセス基盤技術開発」
(中間評価) 分科会に係る現地調査
議事要旨

1. 日 時：平成25年8月26日（月）12：40～16：40
2. 場 所：次世代プリントドエレクトロニクス技術研究組合（JAPER）
（独立行政法人産業技術総合研究所内、および日本電気株式会社 筑波研究所内）
3. 出席者（敬称略、順不同）

<分科会委員>

分科会長	松重 和美	四国大学 学長
分科会長代理	北村 孝司	千葉大学 名誉教授
委員	面谷 信	東海大学 工学部 光・画像工学科 教授
委員	川上 英昭	合同会社 先端配線材料研究所 代表取締役社長
委員	蔵田 哲之	三菱電機株式会社 液晶事業統括部 役員理事/統括部長
委員	佐野 康	株式会社エスピーソリューション 代表取締役

<推進者>

吉木 政行	NEDO 電子・材料・ナノテクノロジー部 主幹
畠山 修一	NEDO 電子・材料・ナノテクノロジー部 主任研究員
松井 直樹	NEDO 電子・材料・ナノテクノロジー部 主査
後藤 謙太	NEDO 電子・材料・ナノテクノロジー部 職員

<実施者>

染谷 隆夫 (PL)	東京大学工学系研究科 電気系工学専攻 教授
阿部 均	次世代プリントドエレクトロニクス技術研究組合 理事長
井上 博史	次世代プリントドエレクトロニクス技術研究組合 専務理事
正木 達夫	次世代プリントドエレクトロニクス技術研究組合 総務部長
鎌田 俊英	次世代プリントドエレクトロニクス技術研究組合 研究部長
池田 和隆	次世代プリントドエレクトロニクス技術研究組合 研究試作課長
西 眞一	次世代プリントドエレクトロニクス技術研究組合 研究員 (NEC 分室室長)
近藤 均	次世代プリントドエレクトロニクス技術研究組合 研究員
竹内 寛	次世代プリントドエレクトロニクス技術研究組合 担当部長(知財)
氏家 孝二	次世代プリントドエレクトロニクス技術研究組合 担当部長(企画調査)
小田 正明	次世代プリントドエレクトロニクス技術研究組合 担当部長(標準化)
本田 卓	次世代プリントドエレクトロニクス技術研究組合 知財プロデューサー
山川 浩一	次世代プリントドエレクトロニクス技術研究組合 業務部長

<企画調整>

中谷 充良	NEDO 総務企画部 課長代理
-------	-----------------

<事務局>

加藤 芳範 NEDO 評価部 主査

松下 智子 NEDO 評価部 主任

4. 議事次第

- (1)開会、挨拶（松重分科会長、東京大学 染谷 PL）
- (2)プロジェクトの概要説明（NEDO 松井主査、JAPER A 鎌田研究部長）
 - ・全体概要と設備概要
- (3)設備の現地調査
 - ・高度フレキシブル電子基板の要素技術開発設備を配置したクリーンルーム
（独立行政法人産業技術総合研究所内）（JAPER A 鎌田研究部長）
 - ・高度フレキシブル電子基板の連続製造標準試作ライン
（日本電気株式会社 筑波研究所内）（西 NEC 分室室長）
- (4)補足説明・質疑応答（司会：松重分科会長）
- (5)閉会の辞（松重分科会長、JAPER A 阿部理事長、東京大学 染谷PL）
 - *内容は非公開のため、省略

以 上